

年吉研究室

半導体微細加工技術によるマイクロマシン

情報・エレクトロニクス系部門
マイクロナノ学際研究センター

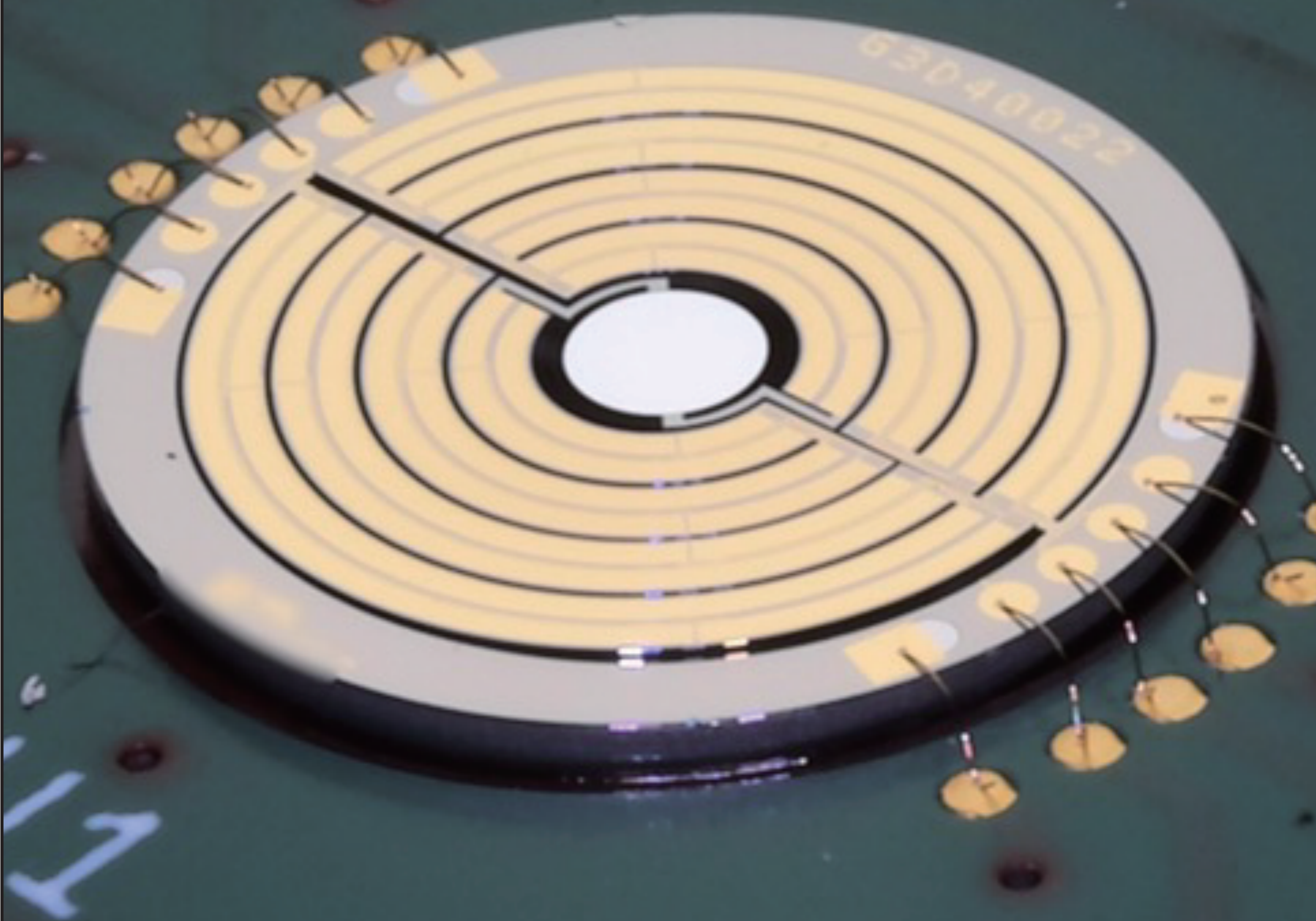


工学系研究科 電気系工学専攻
工学系研究科 先端学際工学専攻

MEMS, NEMS

<http://toshi.iis.u-tokyo.ac.jp/toshilab/>

Hit the Bull's Eye!



This work is performed as an international collaboration between IIS and SAL (Silicon Austria Labs). Sara GUERREIRO, Markus BAINSCAB, Adrien PIOT, Rodrigo TUMOLIN ROCHA, Hiroshi TOSHIYOSHI, Alain BOSSEBOEUF, Takashi SASAKI, Anton LAGOSH, and Moridi MOHSEN, "Optical and Environmental Characterization Bench for 2D Micromirrors," in Proc. Design, Test, Integration & Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP 2023), Valletta, Malta, May 28-31, 2023.

